

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0215448
Autore	Munro, Deborah
Titolo	DIY MEMS : Fabricating Microelectromechanical Systems in Open Use Labs / Deborah Munro
Pubbl/distr/stampa	Cham, : Springer, 2019
Titolo uniforme	DIY MEMS : Fabricating Microelectromechanical Systems in Open Use Labs
Descrizione fisica	xvi, 188 p. : ill. ; 24 cm
Soggetti	00A79 (77-XX) - Physics [MSC 2020] 94Cxx - Circuits, networks [MSC 2020]
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia